

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第1区分

【発行日】平成23年7月7日(2011.7.7)

【公開番号】特開2009-118845(P2009-118845A)

【公開日】平成21年6月4日(2009.6.4)

【年通号数】公開・登録公報2009-022

【出願番号】特願2008-288311(P2008-288311)

【国際特許分類】

C 12 M 1/00 (2006.01)

【F I】

C 12 M 1/00 A

【手続補正書】

【提出日】平成23年5月25日(2011.5.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

- 1以上の熱電冷却器を含む温度調節ユニット(11、12)、該温度調節ユニット(11、12)と密に熱接触している、複数のサンプルバイアルの保持のためのサンプルプロック(13)
- サーマルプロックユニット(10)の異なる位置の温度を測定するための温度センサ(17)

を含む、サンプルの熱処理のためのサーマルプロックユニット(10)。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

- 温度センサ(17)を用いて、サーマルプロックユニット(10)の異なる位置の温度を測定する工程、ここで、該サーマルプロックユニットは温度調節ユニット(11、12)と密に熱接触しており、複数のサンプルバイアルの保持ためのサンプルプロック(13)を含む、

- 測定された温度シグナルを、サーマルプロックユニット(10)の内部でデジタル信号に変換する工程、
- デジタル信号を処理する工程、
- 処理されたシグナルに応じて、1以上の熱電冷却器を含む温度調節ユニット(11、12)をコントロールする工程
を含む、サンプルの熱処理のための方法。